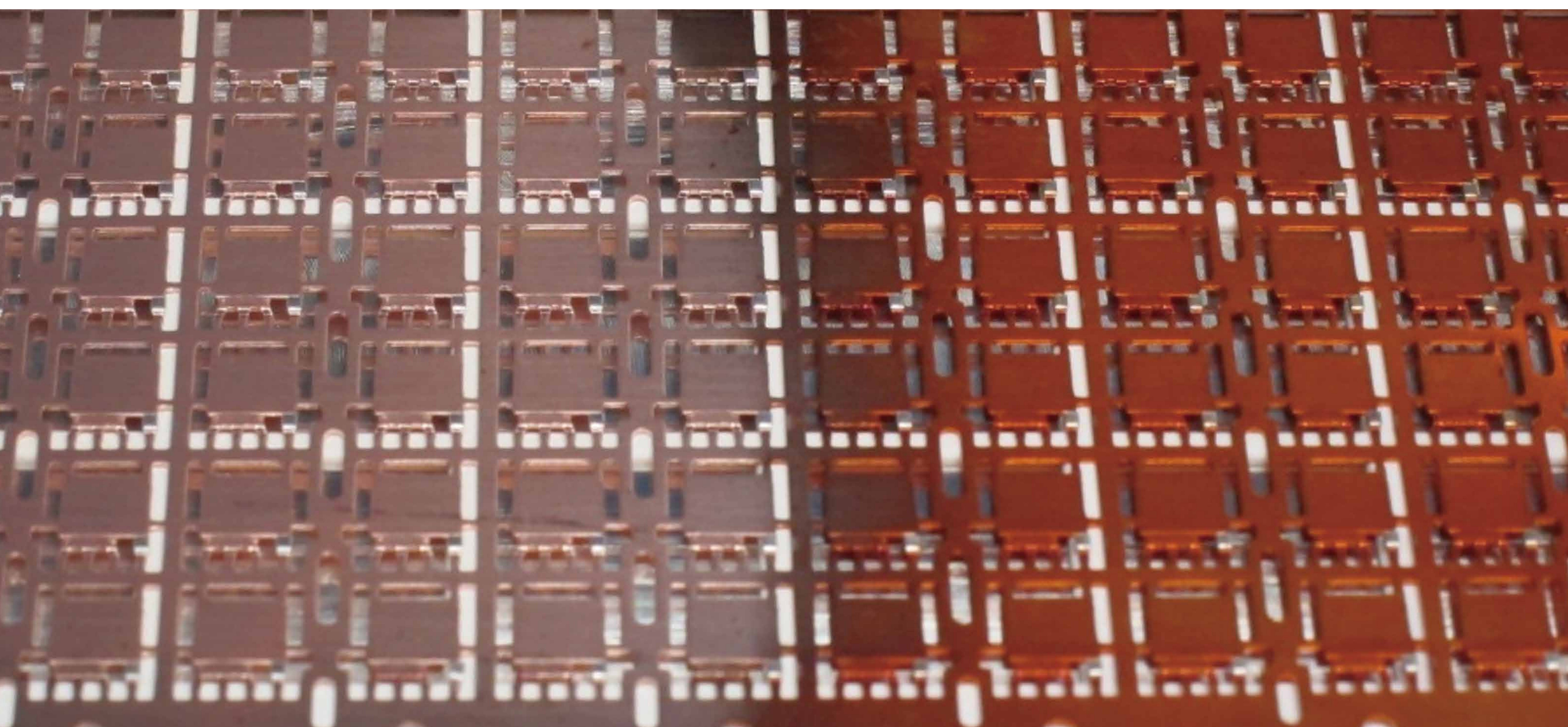


# ドライプロセスによる酸化還元処理

Openair-Plasma<sup>®</sup> は  
ドライプロセスで酸化還元処理が可能



## Openair-Plasma<sup>®</sup> で酸化還元処理を行うメリット

- 専用チャンバーが不要
- はんだづけまでの工程時間短縮
- はんだ付け性向上
- 既存製造ラインへの導入 | インラインプロセス化が容易
- 高速処理、低電位処理、低温処理
- フラックス等による酸化防止策が不要 | 低減が可能に